## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-156736

(43)Date of publication of application: 04.07.1991

(51)Int.CI.

611B 7/09 602B 7/28

(21)Application number: 01-295798

(71)Applicant: RICOH CO LTD

(22)Date of filing:

14.11.1989

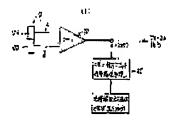
(72)Inventor: TAKAHASHI YOSHITAKA

#### (54) FOCUS SIGNAL CORRECTING METHOD FOR OPTICAL PICKUP

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To attain proper focus control to plural optical information recording media by correcting a focus signal with a correction offset signal in response to the thickness of a base and/or its refractive index.

CONSTITUTION: Outputs A, B are outputted from photodetector sections 10A,10B of a photodetector 10 and they are given to a differential device 20, where a signal (A-B) is obtained. The relation between an output of the differential device 20 and a defocus quantity is shown in curve 30, and the focus control has an error. Let a correct focus of a light spot onto a recording face be a point Q', since the refractive index of the base is known in advance, the thick ness of the base is detected and a distance X between the point Q' and the X axis is detected by checking the relation between the thickness and the dis tance in advance, a (correction offset signal + X) to cancel the error X is fed to an output of the differential device 20 by a signal application means 22 in response to the result of detection to deviate upward the curve 30 as shown in curve 31. Then the focus signal is zero at a point Q0 and the light spot is correctly focused on the recording face. Thus proper focus control is realized.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

® 日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

#### 平3-156736 四公開特許公報(A)

filnt. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)7月4日

G 11 B G 02 B 7/09

2106-5D В

G 02 B 7/11 7448-2H 審査請求 未請求 請求項の数 2 (全7頁)

. 光ピックアップに於けるフォーカス信号補正方法 ◎発明の名称

> 頭 平1-295798 の特

頤 平1(1989)11月14日

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 姓 孝 向外 発明 者

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー 加出 題 人

外1名 耳 弁理士 樺 山 00代 理 人

発明の名称

光ピックアップに於ける フォーカス信号補正方法

#### 特許請求の範囲

1. 光情報記録媒体に対して情報の記録・再生生 発明の詳細な説明. たは情報の記録・再生・消去を行う光ピックアッ プに於いて、光情製記録媒体の基板の厚さ及び/ 又は風折率の影響によりフォーカス信号に生ずる 誤差を補正する方法であって、

光情報記録媒体の藝板の厚さ及び/又は羅折率 を検知し、検知結果に応じてフォーカス信号を補 正用オフセット信号で補正することを特徴とする、 光ピックアップに於けるフォーカス信号補正方法。

2. 光情報記録媒体に対して情報の記録・再生ま たは镨報の記録・再生・消去を行う光ピックアッ プに於いて、光情報記録媒体の基板の厚さ及び/ 文は屈折率の影響によりフォーカス信号に生ずる 誤差を補正する方法であって、

光信報記録媒体の遊板の厚さ及び/又は屈折率 を検知し、検知結果に応じてフォーカス信号発生 系におけるゲインを補正することを特徴とする。 光ピックアップに於けるフォーカス信号補正方法。

[産業上の利用分野]

本発明は、光ピックアップに於けるフォーカス 信号補正方法に関する。

[佐来の技術]

光情報記録媒体に対して情報の記録・再生また は情報の記録・再生・消去を行う光ピックアップ は従来から広く知られている。

第5团(I) は、このような光ピックアップの典 型的1例を示している。

半導体レーザー3から放射された光はコリメー トレンズもにより平行光束化され、何光ピームス プリッター5を透過し、1/4 波長板6を透過して 円偏光となって対物レンズ2に入射し、同レンズ 2により光情報記録媒体(一般にディスク状であ

## **狩閉平3~156736 (2)**

る) 1の記録面1A上に略1μmの径の光スポット として集束される。

記録面からの反射光は対物レンズ2に入射し、
1/4 波長板6を透過すると再び直線偏光になる。
このとき偏光の方向は光が偏光ピームスプリッタ
ー5を光情報配録媒体1へ向かって透過したとき
の方向から80度旋回している。このため反射光は
偏光ビームスプリッター5により歯の右方へ反射
され変光レンズ7により後東光東化される。

この集東光東は、その集東途上で一部がナイフリンプリズム8に入射する。ナイフエッジプリスム8に入射する。ナイフスッジプリスム8に入射とた光東部分は同プ光素ングプリズム8に入射されてトラック例御用の受光素子10の出力によりでは、カーカスによりでは、フォーカスに受光素子10の出力によりは成される。RF信号は受光素子9、10の出力の和に成される。RF信号は受光素子9、10の出力の和に

例えば、基板の材料としてポリカーボネートを用いた場合、その厚さを1.15mmとして設計された光になる。 基板の厚さが1.25mmになるとフォーカス制御に略1μmのデフォーカっても、生ずる。また基板の厚さは1.15mmであっても、生である。また基板の厚さは1.15mmであっても、生板材度はオーレート(風折率:1.49)のよった光により、カーボタクリルのデンオーであり、大き、カーボタクでは、大き、カールがある。一般では、カールがカーでは、大き、カーのでは、大き、カーのでは、大き、カーのでは、大き、カーのでは、大き、カーのでは、大き、カーのでは、大き、カーのでは、大き、カーのでは、大き、カーのでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、大き、カートでは、カートでは、大き、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カードでは、カートでは、カードでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カーでは、カードでは、カードでは、カードでは、カードでは、カーでは、カーでは、カーでは、カーでは、カーで

本発明は上述した事情に鑑みてなされたものであって、光情報記錄媒体の基板の厚さや恩折率の異なる複数の光情報記錄媒体に対して適正なフォーカス制御の実現を可能にする、光ピックアップに於けるフォーカス信号補正方法の提供を目的とする。

より構成される。

[発明が解決しようとする課題]

従来、光ピックアップは特定の種類の光情報記録媒体に対しての使用が前提とされ、従って光ピックアップの光学系も、その特定種類の光情報記録媒体を想定して設計される。すなおち特定種類の光情報記録媒体に対して光スポットが球面収差なしに集束するように設計される。

しかるに近来、光情報記録媒体もその基板材料 として確々のものが用いられるようになり、基板 の厚さも種々のものが発図されつつある。

光情報記録媒体のこのような多様化に対処する ため、光ピックアップは複数限の光情報記録媒体 に使用できることが望ましい。

しかるに光ピックアップの光学系の控制にあたっては特定理の光情報記録媒体を想定するから、この特定理以外の光情報記録媒体に対して使用されると記録面に集東する光スポットに球面収差が現れ、この球面収益がフォーカス制御に影響を及ぼす。

#### [課題を解決するための手段]

以下、本発明を説明する。

本発明は、請求項1,2の方法とも「光情報記録媒体に対して情報の記録・再生または情報の記録・再生または情報の記録・再生・消去を行う光ピックアップに於いて、 光情報記録媒体の基板の厚さ及び/又は風折率の影響によりフォーカス信号に生ずる誤差を補正する方法」である。

語求項1の方法は「光情報配録媒体の基板の厚さ及び/又は風折率を検知し、検知された基板の厚さ及び/又は屈折率に応じてフォーカス信号を袖正用オフセット信号で補正する」ことを特徴とする。

また語求項2の方法は「光情報記録媒体の基板の厚さ及び/又は風折率を検知し、検知された基板の厚さ及び/又は屈折率に応じてフォーカス信号発生系におけるゲインを補正する」ことを特徴とする。フォーカス信号は一般に2つの信号の登により形成される。「フォーカス信号発生系におけるゲインを補正する」とは、フォーカス信号を

# 特別平3-156736 (3)

形成する2つの信号の一方のゲインを変化させ、 2信号の大きさの相対的比率を変化させることを 意味する。

[作 用]

ここで、光情報記録媒体の基板の原さ及び/文 は屈折率によりフォーカス制御に発生する誤差の、 発生のメカニズムを説明する。

第5図(II)は、光情報記錄数体1の記録面に風射光を球面収差が無収差の状態で築文させた状態を示している。符号ADはエアリディスク、符号L1は1次リングを示している。同図下回は光強度分れを示す。

この状態に扱いて、第5 図(I) の受光景子10上に結集するスポットSPは第5 図(III) に示すように格円形状となる。スポットSPの形状が楕円形となるのはナイフエッジプリズム8 の影響である。しかし、この楕円形のスポットSPは「受光素子10 の受光面を・2 分割する分割線」に関して略対称な形状となっており、このため適正なフォーカス信号 (分割線によって2 分された各受光部からの出

第5図(VI)は、デフォーカス量とフォーカス信号との関係を示している。球面収差が無い場合には、フォーカス信号が0のときデフォーカス量は0(P点)であるが、球面収差がある場合にはデフォーカス量が実際に0となるのはQ点である。このとき球面収差0の前提でフォーカス制御を行うと、光スポットは記録面1λからΔ2だけ離れた位置に集束するように制御がなされ、光ピックアップの機能が損なわれる。

なお、基板の屈折率を一定(例えば1.49)にした場合、基板の厚さを1.2am のとき球面収差が無収差となるようにした光ピックアップでは、基板の厚さが変化すると、フォーカス制御の誤差は第5回(VII)に示すように変化する。

なお風折率及び/又は厚みの影響によるフォーカス制御の誤差を説明するのに、ナイフエッジ方式のフォーカス制御を例に採ったが、非点収差方式のフォーカス制御でも「風折率及び/又は厚みの影響によるフォーカス制御の誤差」が生じる。

このような光情報記録媒体の基板の厚さ及び/

力の笠に対応する借号)が得られる。

しかるに、光情製記録媒体1の基板の厚さ及び / 又は風折率が変化すると、第5回(IV)に示すように記録面上の光スポットに球面収差が生じ、光 スポットの強度分布は同図下図に示すに示すと説明 される。必要で1次リングいの光速度が表現 される。を受光素子10の受光面上のスポット SPにも第5回(V)に示すように1次リングいの影響が現れ、スポット形状は分割線に対して非対称 になる。その結果、光スポットが記録面上に正り く集束している状態に及いてもフォーカス信号は のとならず、フォーカス信号に振差が生じてしま

1 次リングは光情報記録媒体の基板の厚さ及び /又は屈折率の変化に応じて光スポットの中心に 対して対称的に現れるが、記録面14からの反射光 の一部はナイフエッジプリズムにより反射されて 受光素子10に剪建しないので、受光案子10の受光 面に於けるスポットSPに「分割線に対する非対称」 が現れる。

又は屈折率の影響により生ずる誤差を補正するため、 讃求項1, 2の方法とも、光情報記録係体の 基板の厚さ及び/又は屈折率を検知する。

そして、請求項1の方法では「検知された基板 の厚さ及び/又は風折率に応じて、フォーカス信 号を補正用オフセット信号で補正」する。

請求項2の方法では「検知された基板の厚さ及び/又は屈折率に応じて、フォーカス信号発生系におけるゲインを補正」するのである。

#### [实施例]

以下、具体的な実施例に即して説明する。

光ピックアップ自体の構成としては以下の各実施例に於いても第5回に示したものを想定する。

請求項1,2の方法とも光情報配録媒体の基板の厚さ及び/又は選折率を検知するので、まず光情報記録機体の「基板の厚さ」「基板の屈折率」の検知を説明する。

まず「苺板の屈折率」の検知に就いて説明する。 苺板の風折率は、苺板の材料により一義的に定ま る、従って苺板の屈折率を検知するに当たっては

### 特開平3-156736 (4)

特に額定操作を必要としない。屈折率の検知方法 としては、例えば葢板の屈折率を光情報記像媒体 に表示しておき、これを光ピックアップ装置の本 体例で譲取ることにより検知しても良いし、ある いは光ピックアップ装置本体に適当な方法で入力 する方法によっても良い。上記用折率を光情報記 緑媒体に記録する場合、表示するのは屈折率自体 に限らず屈折率を特定できる適当なコードで良い ことは言うまでもない。

「基板の厚さ」を検知するには以下の如き方法 が考えられる。一つの方法は上記屈折率の場合と 同様に基板の厚さを光情報記録媒体自体に表示し ておき、これを光ピックアップ装置の本体側で競 取ることにより検知する方法である。

また光情報記録媒体の基板の風折率が知られて いる場合は、光ピックアップ自体を用いて以下の 如くして基板の厚さを検知することができる。

益板の風折率をn、基板の物理的原さをdとす ると、基板の光学的な厚さはd/nである。

このとき、光ピックアップの対物レンズにフォ

また、光情報記録媒体の「基板の厚さ及び/又 は風折率」とその影響によりフォーカス信号に生 ずる誤差との関係も予め実験的に定めることがで eā.

#### 实施例1

第1回に示す実施例1は、請求項1の方法の1 寒焼何である。

第1図(I)は、実施例1の特徴部分を示すプロ ック国である。フォーカス制御用の受光索子10は 受光面が2つの受光部10A,10Bに2分割されてお り各受光毎104,108からは出力4,8が出力される。 これら出力A,Bは差分器12により(A-B)に変換され る。差分器12の出力は從来は、そのままフォーカ ス倡号として用いられていたものであり、デフォ ーカス量との関係は第1回(II)の曲線30のように なる。しかし、光ピックアップ光学系設計時に想 定されたのと「基板厚さ及び/又は風折率の異な る光情報記録媒体」に光ピックアップが使用され ているときには、上記曲線30に従ってフォーカス 制御を行うと球面収差によりフォーカス制御に誤

-カス制御を行わせるアクチュエーターに、第6 図(I) に示すような周波数1の鋸齿状の電流を通 じて対物レンズを、第6回(II)に示すように規造 位置0の周りに土ェだけ変位させる。このとき

とすると、光スポットは基板の厚さを貫くように 移動し、1方向へ移動するごとに光スポットは基 板の表面と記録面とを積切る。このとき第6図(I II) に示すようにフォーカス信号が現れるので、 同一方向へ対物レンズが移動している間に現れる 2つのフォーカス信号の信号間隔△tを検出する。 時間に1からt2までの間に光スポットは2×だけ移 動するが、時間(t?-t1) は鋸歯状電流の周期Tの 1/2 である。従って対物レンズの移動速さVは

V = 2x/(T/2)=4x/T=4xf

x < (d/n) < 2x

である。時間 A t は光スポットが光学的距離d/n を移動する時間であるから、

 $d/n=V\cdot\Delta$  t =  $4xf\cdot\Delta$  t

従って、基板の序さdは4nxf·Δtとして検知す ることができる。

茏が生ずる。

このとき光スポットが正しく記録面上に集束す るのが、例えばひ点であるとする。

この実施例では、光情報記録媒体の基板の屈折 率は予め知られている。光情視記録媒体がセット されると、例えば第6図に説明したような方法で 光情報記録媒体の基板の厚さが検知される。この 検知結果により記1回(III)のQ'点と機軸との距 離Xが、予め「厚さ」とXとの関係を超べて置く ことで検知される。

そこで、その検知結果に応じて差分器20の出力 に「誤差以」を打ち消す、補正用オフセット信号 + X を電圧信号として描正用オフセット信号印加 手段22により加えて第1図(II)の曲線31の如く誤 差Xを打ち消すように曲線30を上方へずらす。

するとフォーカス信号はQo点でOとなるが、こ の状態で正しく記録商上に集束するので、満正な フォーカス制御が表現できる。

#### 字旗 例 2

第2図に示す実施例2は野求項2の方法の1実

狩開平3-156736 (5)

旅倒である。

この実施例では、受光素子10の各受光部10A,10 B からの出力A,8の一方、この例では出力Bを変化させることによりフォーカス信号発生系のゲインを変える。この実施例でも基板の屈折率は予め知られている。

第2図(II)に曲線30が設計時に想定された基板 厚と選折率を持つ光情報配録媒体に対する遷延な フォーカス制御曲線であり、球面収差の影響によ り △ 2のデフォーカスがフォーカス制御に生じた 場合を考えると、この場合、本来()点で信号A、 B が互いに等しくなるべきところが球面収差の影響でA、Bにアンパランスが生じている。そこで 信号Bを選圧制御アンプ26で変化させることによ り 総表を強去するのである。

即ち、光情報記録媒体の基板の厚さが検知されると、それに応じて制御手段24から誤避を解削するためのゲイン区を実現するための制御電圧Vcが出力される。この制御電圧Vcは電圧制御アンプ28に印加される。電圧制御アンプ26のゲイン区は、

折率検知の結果に基づいて決定される点である。

なお、実施例1.3の補正用オフセット信号発生手段や実施例2.4の制御手段は具体的にはマイクロコンピューター等で実現できる。

#### [発明の効果]

以上、本発明によれば光ピックアップに於ける 新規なフォーカス信号補正方法を提供できる。こ の方法は上配の如き様成となっているから、光情 報記録媒体の抵板の厚さ及び/又は風折中の影響 により生ずるフォーカス信号の誤差を有効に補正 して、光情報記録媒体の抵板の厚さ及び/又は風 が率が異なっても良好、選正なフォーカス制御を 歩現できる。

上の説明でフォーカス制御はナイフエッジ方式 を例にとって説明したが、本発明は非点収差法に よるフォーカス制御方法にも有効に適用できる。 図面の簡単な説明

第1回は、請求項1の方法の1実施例を説明するための回、第2回は、請求項2の方法の1実施例を説明するための因、第3回は、請求項1の方

第2回(III) に示すように制御電圧Vaに応じて直線的に変化する。このゲインKにより受光素子10の出力BがR倍され、フォーカス信号とデフォーカス量との関係は第2回(II)の曲線32のように変化してフォーカス製造が除去される。

#### 実施例3

第3回は第1回の実施例の変形例である。第1回の実施例との差異は、この実施例では光ピックアップに用いられる複数硬の光情報記録媒体は同一の延板厚さを有し、光情報記録媒体の種類が変わることにより生ずるフォーカス制御の誤差を解消するための補正用オフセット信号が、基板の屈折率検知の結果に基づいて決定される点である。

#### 実施例4

第4回は第2回の実施例の変形例である。第2回の実施例との差異は、この実施例では光ピックアップに用いられる複数種の光情報配録媒体は同一の基板厚さを有し、光情報配録媒体の種類が変わることにより生ずるフォーカス制御の誤差を解消するためのゲインを決定する信号Vcが基板の国

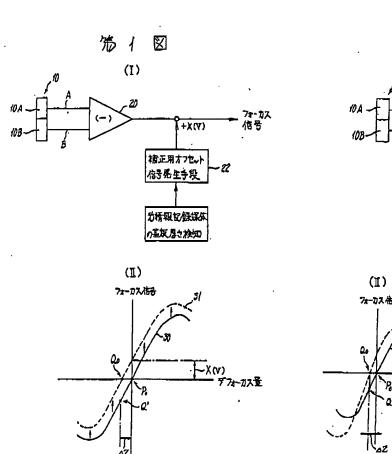
法の別実施例を説明するための国、第4国は、請求項2の方法の別実施例を説明するための国、第 5回は、発明の課題を説明するための回、第6回は、光情報記録数件の基板の厚さを検知する方法の1例を説明するための図である。

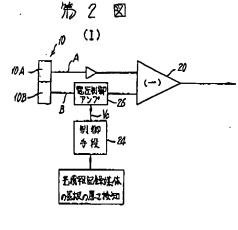
10... フォーカス制御用の受光素子、12... 差分器

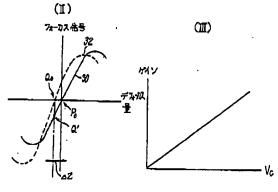
代理人 撑 山

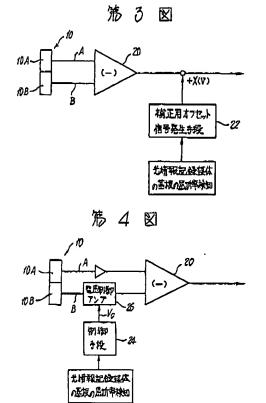


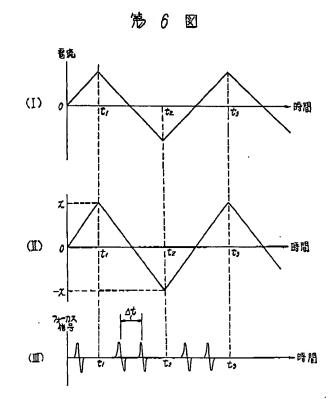
# **铸閒平3-156736 (6)**











# 特開平3-156736 (7)

